# 分割主鏡シミュレーター

# ver 3-IX PSF評価 — Result I 各要素の PSF への影響

## 岡山新技術望遠鏡グループ

#### 平成 23 年 6 月 23 日

## 目 次

1	概要。	1							
2	望遠鏡の星像性能の仕様について	1							
	2.1 すばる望遠鏡	2							
	2.2 GTC — Gran Telescopio Canarias	2							
3	シミュレーションと PSF の解析	3							
	3.1 シミュレーション条件	3							
	3.2 要素ごとの PSF への影響の指標化	4							
4	素ごとの指標からの PSF への影響の結果								
	4.1 要素ごとの指標の計算上の定義	5							
	4.1.1 セグメントの曲率誤差	5							
	4.1.2 <b>セグメントの構造関数</b>	5							
	4.1.3 アクチュエータの駆動	5							
	4.1.4 <b>セグメントの</b> 横ずれ・回転	5							
	4.2 Strehl ratio 計算領域の半径	5							
	4.3 計算結果	6							
5		6							

## 1 概要

望遠鏡仕様として定義される望遠鏡の最終的な星像の性能は、開発時には望遠鏡に含まれる主鏡・副鏡・ドームの影響 などの各要素ごとの性能劣化許容範囲として分解され、各要素についてその範囲に収めるように開発が進められる。こ の仕様は、星像としての性能として評価値が与えられることになり、それぞれの要素で実際に直接的に測定可能な値に 直結しないため、このままでは各要素の開発の際に指標として利用することが困難である。

本レポートでは、分割主鏡シミュレータとその PSF 出力機能を利用して、分割主鏡に関連するさまざまな要素について、直接的に測定・評価が可能な値でどの程度の誤差が星像の性能の評価値にどう影響するかを評価する。

## 2 望遠鏡の星像性能の仕様について

ここでは参考のためにいくつかの望遠鏡での性能仕様の例をあげる。

### 2.1 すばる望遠鏡

すばる望遠鏡の星像誤差は、望遠鏡全体としての分解能が 0.23" となる誤差配分の仕様が与えられている。配分仕様は Noguchi et al. (Evaluation of the Subaru Telescope Control System On-shop Test Erection; SPIE 3351, 1998) などにあり、ま とめると表 1 のようになる。波長は 400nm 程度? と考えられる。

表 ↓: 9 はる 望 退 頭 ぐ の 誤 差 要 因 の 配 分							
誤差要因	仕様 (")						
星像分解能	0.23						
望遠鏡	0.20						
回折限界	0.013						
主鏡	0.10						
研磨	K T	0.065					
支持	0.070						
	力誤差	0.02					
	主鏡形状誤差	0.013					
	重力变形	0.013					
	0.020						
	風負荷	0.060					
熱変	Σ形	0.02					
鏡面	ī測定/SH	0.02					
副鏡		0.04					
研磨	0.035						
支持	0.020						
第3鏡	0.04						
研磨	0.035						
支持	ŧ	0.020					
構造・追	尾	0.17					
副鍰	0.12						
	カセ副鏡						
	装置回転	0.020					
追尾	0.12						
	AG 自身両軸	0.02					
	AG 支持部	0.017					
	AZ 角度検出	0.015					
	EL 角度検出	0.027					
	AZ トルク変動	0.03					
	EL トルク変動	0.03					
	0.038						
ドーム内シー	0.12						

表 1: すばる望遠鏡での誤差要因の配分

## 2.2 GTC — Gran Telescopio Canarias

GTC のコンセプトデザイン (GEN/STMA/0012-R) より。

スペック上の目標値としては、M1 の温度むら除き CIR<sup>1</sup>で 0.74 以上が仕様で 0.76 が目標値 (500nm で 0.4"PSF)、M1 の温度むらが入って CIR で 0.70 以上が仕様で 0.74 が目標値。 各コンポーネントに分けた 500nm での誤差配分は表 2 となる。

誤差要因	仕様 (")		
Image Quality	0.176		
Image sie	0.149		
Field aberrations	0.051		
Diffraction	0.044		
Real configuration errors	0.025		
M1 surface errors	0.112		
Segment figure	0.109		
Segment alignment and phase	0.025		
M2/M3 surface errors	0.065		
M2 surface	0.042		
M3 surface	0.050		
Active optics	0.053		
Measurement	0.033		
Active-optics residuals	0.042		
Image motion	0.063		
Measurement	0.020		
Setting noise	0.033		
Perturbations	0.050		
Local seeing	0.069		
Dome	0.055		
Telescope	0.025		
Mirrors	0.033		

表 2: GTC での誤差要因の配分

## 3 シミュレーションとPSFの解析

## 3.1 シミュレーション条件

PSF シミュレーションの(計算)条件は以下のように設定した。

- 計算領域 2048pixel 平方
- 位相差マップ分解能 19.4312mm/pixel
- ・ 位相差マップ計算メッシュ 1.94312mm/pixel (PSF 変換にはマップ分解能へ平均化する)
- PSF 計算参照波長 1.6μm
- PSF 画像分解能 8.293 mas/pixel
- PSF 画像サイズ 17"
- 理想回折限界サイズ (3.78m 円形鏡) 106.235mas (12.81 pixel radii)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>像中心での強度比として定義されている。Strehl ratio と違うのかどうかは不明。

計算対象は、セグメント単体について構造関数と曲率誤差、セグメント全体のシステムとしてアクチュエータによるセ グメントの駆動、セグメントの横ずれ・回転とする。このうち、セグメント単体の曲率誤差についてはエッジセンサー を取り付ける場所に PCS を配置した場合の最適アクチュエータ補正量<sup>2</sup>により補正を行い、セグメントの X,Y 横ずれに ついてもセグメント全体で位相差平均が0になるようなアクチュエータ補正量による補正を行う。

ただし、セグメント鏡面の構造関数についてのみ計算メッシュは位相差マップ分解能と同じメッシュを採用している。 よって、他の要素について計算し、位相差マップ分解能まで落とした分布を作成してから、独立に計算した構造関数か らの位相差分布を足し合わせている。このため、例として図1のようにわけて計算を行っている。

PSF の評価における像の中心点は、イメージ中のピークピクセル位置ではなく、画像の X/Y 各軸に対して強度分布の 平均点 ( $x_c, y_c$ )、つまりピクセルの強度  $i_{(x,y)}$  に対して

$$\sum_{i(x,y)} (x - x_c) i_{(x,y)} = \sum_{i(x,y)} (y - y_c) i_{(x,y)} = 0$$

となる点として定義している。このため、回折限界での像分布がそれほど崩れていない状況では正しい Strehl ratio と PSF への影響が出せていると考えられるが、像にピークが存在しないような悪化した状況では誤差は非常に大きくなる可能性がある<sup>3</sup>。



図 1: 左が構造関数以外による計算メッシュそのままの位相差マップ、右が構造関数を入れた全体での位相差マップ。最 終的に PSF を求める際には分割主鏡のセグメント間の隙間などの処理のために、右の位相差マップと隙間を考慮した単 位ピクセル中の有効面積割合を掛け合わせるため、外側の分割主鏡がない領域の構造関数(のみ)による位相差マップは 無視される。

#### 3.2 要素ごとの PSF への影響の指標化

望遠鏡は分割主鏡であるため、(何らかのサイズの円形開口に対する)回折限界の完全なプロファイルがそのまま実現 されることはない。よって、ある状態での PSF への影響は、回折限界の理論値と比較するのではなく、完全に理想的な 状態に設定した場合の PSF の FWHM からの増加分を指標とする。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>PCS 配置点での理想鏡面からのずれの二乗平均が最小になるような補正量。

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>が、そもそもその場合に PSF から精度よいシーイングを定義することは困難であり、このレポートでターゲットになるようなレベルの PSF への 影響の値にならないため、最終的な評価基準としてはそれほど問題にはならない。

### 4 要素ごとの指標からの PSF への影響の結果

#### 4.1 要素ごとの指標の計算上の定義

#### 4.1.1 セグメントの曲率誤差

曲率誤差は製造・設置時の最悪ケースを想定し、ある指標 x に対して奇数 ID のセグメントは -x の曲率を、偶数 ID の セグメントは +x の曲率を持つという設定とする。なお、ここでの ID はシミュレーターでのセグメントの定義のものと する。

このため、正確に各セグメントの曲率を全て測定できた場合4、より影響が小さい配置を実現可能ともいえる。

4.1.2 セグメントの構造関数

セグメントの構造関数は  $r_0, \sigma$  の 2 パラメータのみとし、鏡面のローカルなざらつきの指標である  $\sigma$  は 14nm に固定 する。

なお、構造関数を入れない場合は、この *σ* についても導入しない。つまり、構造関数を入れない場合は *r*<sub>0</sub> = ∞ とするのではなく、まったく構造関数による影響を考えないことを意味する。

#### 4.1.3 アクチュエータの駆動

アクチュエータの駆動については、現実の制御では特異ベクトルのモードごとに制御パラメータを変えるような制御を 行うことになるため、個々のアクチュエータごとでのシミュレーションにおいて PSF への影響が最大になる配置はどのよ うなものになるかは明らかでない。このため、今回は単純化のために、特異ベクトルのモードを考慮することなく、全ア クチュエータについてパラメータの値 x に対して ±x の範囲内の一様乱数で振られるような制御量を与えることとした。

4.1.4 セグメントの横ずれ・回転

セグメントの横ずれ・回転について、両方ともにどのような状況になるかはセグメントの取り付け位置に非常に依存 する<sup>5</sup>ことから明示的に分布を与えることはせず、アクチュエータの駆動量と同じく一様乱数で与えることとした。

#### 4.2 Strehl ratio 計算領域の半径

計算半径を変えた場合、中央に抜けのある円形鏡では第一明環が明るくなる PSF となることから Strehl ratio の値が変 化することが考えられる。実際にいくつかの条件において、Strehl ratio を計算する領域の半径を変えた場合のグラフが 図 2 となり、理想的な鏡面の場合は Strehl ratio は第一暗環より少し外側までは下がって、そのあとは上昇する傾向が出 る。逆に鏡面に擾乱がある場合はその効果が薄れ、積分範囲を広げることによる Strehl ratio の項上の影響のみが見られ るようになる。

これらを考慮すると、できるだけ狭い半径で計算するほうがよいが、逆に中央では計算ピクセルによる離散化効果が見られて変動が激しくなるので、少し大きくとる方が望ましいともいえる。このため、その中間として、計算半径を1.5pixelとした。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>この正確な測定では、測定時の曲率測定誤差が十分無視できる程度に小さいことを仮定する。つまり、曲率測定の誤差やバイアスが測定値(全セ グメントの測定値の平均など)に比して数桁小さい値であることを仮定する。

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>取り付け位置により重力のかかる方向が異なるため。



図 2: 計算半径を変えて求めた Strehl ratio のグラフで、横軸が計算半径、縦軸が Strehl ratio。

#### 4.3 計算結果

計算結果について、PSFへの影響が10"を超えるような値を示した計算パラメータの組については、その計算は精度 がない(PSFを正確に測定できないほどに像がばらばらになっている)と判断して無効データとした。

構造関数・曲率誤差・アクチュエータ駆動量に対する結果は表3のようになった。また、セグメントの横ずれ・回転の みを入れた場合の結果は表4のようになった。なお、全ての要素が理想的な鏡面の場合の3.78m回折限界からの影響の 増加分は41mas であり、表の単位は全て mas である。

アクチュエータ	理想位置				±50nm			±100nm				
曲率誤差 [μm]	±0	±50	±100	±200	±0	±50	±100	±200	±0	±50	±100	±200
構造関数なし	0	40	83	258	54	68	105	288	118	131	169	397
$r_0 = 70$ mm	2167	2073	2246	4022	2368	2214	2341	3977	3063	2810	2895	4526
$r_0 = 250$ mm	134	148	192	452	143	161	207	480	209	227	281	617
$r_0 = 920$ mm	41	59	100	283	63	78	116	310	124	138	179	418

表 3: 計算結果 I — 構造関数・曲率誤差・アクチュエータ駆動量

なお、2つの表からもわかるように、今回の解析は分割主鏡という一つの光学コンポーネントにおける複数の要素に対 するものであり、その結果は単純なガウス関数の足し合わせとはならないことに注意する必要がある。

#### 5 結論

各要素ごとに 100mas の影響に収まる範囲のおおよその目安は以下のようになる。

- アクチュエータの制御算差が一様乱数の場合~±75nm
- 曲率誤差が+/-が交互に並んでいる場合 ±100µm

#### 表 4: 計算結果 II — セグメント横ずれ・回転

方向	X [1	nm]	Y [r	θ [°]	
補正	あり	なし	あり	なし	あり
0.01	6.4	400	12.3	269	20.2
0.05	6.4	—	21.3	—	63.4
0.1	13.6	—	15.4	—	133.9
0.5	22.8	—	33.6	—	2439

- r<sub>0</sub>は250mmより多少よい(大きな)値であることが望ましい
- セグメントの横ずれは理想的に補正されているという仮定の下ではほとんど影響しない
- セグメントの横ずれがまったく補正されないとすると 0.01mm より十分小さくなる必要がある
- セグメントの回転は~0.07°

ただし、100mas の影響を及ぼす (完全に独立な) 要素が n 個あった場合、全体としての影響は 100  $\sqrt{n}$ mas になることに 注意する必要がある。いまの場合、同じ主鏡上での影響の評価であり、完全には独立でないため、総合的にはこの 100  $\sqrt{n}$  より小さな影響に収まると考えてよい。